Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

05-231956

(43) Date of publication of application: 07.09.1993

(51)Int.CI.

G01K 11/12

G01M 11/00 G02B 6/00

(21)Application number : **04-035114**

(71)Applicant : NIKKO KYODO CO LTD

(22) Date of filing:

21.02.1992

(72)Inventor: KUDO OSAMU

ORIGASA MASAHIRO

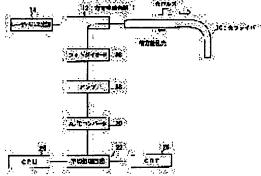
(54) MEASUREMENT OF TEMPERATURE DISTRIBUTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a method for measuring a temperature distribution which can make discrete temperature measuring positions on an optical fiber coincide with positions where temperatures are actually

to be measured.

CONSTITUTION: Measurement of a temperature distribution comprises steps of making measurement light incident to an optical fiber 10, detecting discretely in time light intensity of inelastic scattering light wherein the measurement light scatters on each position of the optical fiber 10 and measuring temperatures of discrete temperature measuring positions of the optical fiber 10 based on the light intensity of the inelastic scattering light to measure a temperature distribution along the optical



fiber. Then a temperature distribution of the optical fiber for holding a predetermined position of the optical fiber at a predetermined temperature is measured, an amount in position shift between the predetermined position held at the predetermined temperature and the discrete temperature measuring position is calculated based on the measured temperature distribution of the optical fiber and an assumed temperature distribution assumed with the temperature held, and based on the calculated amount in position shift, the temperature measuring position on the optical fiber 10 is corrected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.06.1996

[Date of sending the examiner's decision of

07.04.1998

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Page 2 of 2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出期公開各号

特開平5-231956

(43)公開日 平成5年(1998)9月7日

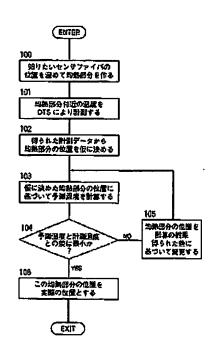
(51)Int.CL5	識別記号	庁内整選番号	F I	技術表示箇所			
G01K 11/12	F	7267-2F					
G 0 1 M 11/00	F	8204-2G					
G 0 2 B 6/00							
		6920-2K	G 0 2 B	6/ 00		В	
			\$	審査請求	京請 求	請求項の数2(全	8 頁
(21)出類番号	特類平4-35114		(71)出願人	0002311	09		
				株式会社	土日鉱共7	5	
(22)出駐日	平成 4 年(1992) 2 月21日			東京都	普区蛇ノ門	9二丁目10巻1号	
			(72) 発明者	工座(š		
					-	92丁目10沓1号	日本紛
				袋株式会		,-,-,-,	- T
			(72)発明者				
			(,0),0,,,,			92丁目10番1号	口木餅
				業株式		121010817	D 45.89
			(24) (H194)			7 I	
			(74)代理人	并程工	ALWY W	7人	

(54) 【発明の名称 】 温度分布の測定方法

(57)【要約】

【目的】光ファイバ上の修散した温度測定位置を実際に 温度測定したい位置に一致させることができる温度分布 の測定方法を提供する。

【構成】光ファイバに測定光を入射し、測定光が光ファイバの各位置で散乱する非弾性散乱光の光強度を時間的に解散して検出し、非弾性散乱光の光強度に基づいて光ファイバの離散した温度測定位置の温度を測定することにより、光ファイバに沿った温度分布を測定する温度分布の測定方法において、光ファイバの所定位置を所定温度に保持する温度保持状態における光ファイバの温度分布を測定し、測定された光ファイバの測定温度分布と、温度保持状態において想定される想定温度分布とに基づいて、所定温度に保持した所定位置と解散した温度測定位置との位置ずれ置を演算し、演算された位置ずれ置に基づいて、光ファイバの温度測定位置を補正する。



(2)

特闘平5-231956

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ファイバに測定光を入射し、前記測定 光が前記光ファイバの各位置で散乱する非弾性散乱光の 光強度を時間的に離散して検出し、前記非導性散乱光の 光強度に基づいて前記光ファイバの離散した温度測定位 置の温度を測定することにより、前記光ファイバに沿っ た温度分布を測定する温度分布の測定方法において、 前記光ファイバの所定位置を所定温度に保持する温度保 **持状態における前記光ファイバの温度分布を測定し、** 測定された前記光ファイバの測定温度分布と、前記温度 10 保持状態において想定される想定温度分布とに基づい て、前記所定温度に保持した前記所定位置と離散した前 記温度測定位置との位置ずれ置を演算し、

演算された前記位置ずれ量に基づいて、前記光ファイバ の前記温度測定位置を補正することを特徴とする温度分 布の測定方法。

【請求項2】 請求項1記載の温度分布の測定方法にお いて、

前記光ファイバの前記非弾性散乱光の光強度を測定する 測定端部の位置を前記位置ずれ置だけ調整するととによ 20 ァイバを敷設できれば、測定位置精度以下であっても原 り、前記光ファイバの離散した前記温度測定位置を領正 することを特徴とする温度分布の測定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ファイバに入射した 測定光の非弾性散乱光の光強度に基づいて光ファイバに 沿った温度分布を測定する温度分布の測定方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】光ファイバの非弾性散乱光の温度依存性 30 を利用して温度分布を測定する光ファイバ分布型温度計 測システムが知られている。この光ファイバ分布型温度 計測システムの測定原理を図1を用いて説明する。光フ ァイバ中に光パルスを入射すると、その光パルスに起因 して光ファイバの各位置においてレイリー散乱とラマン 飲乱による飲乱光が生ずる。このうち光ファイバ中のガ ラス分子の屈折率の揺らぎ等によるレイリー散乱は、図 1に示すように、飲乱光波長がシフトしない光散乱であ り、温度が変化しても光強度が変化しない。一方、光フ 示すように、散乱光波長がストークス側および反ストー クス側の広い範囲にわたってシフトする光散乱であり、 ラマン散乱光強度は光ファイバの温度に大きく依存す る。

【0003】光ファイバに沿った温度分布を測定するた めに、光ファイバの光パルスの入射端におけるラマン散 乱光を時間の経過にしたがって検出する。ラマン散乱光 が入射端に戻ってくるまでの遅延時間から光ファイバの 光散乱位置を知り、ラマン散乱光の強度から光散乱位置 における温度を知り、光ファイバに沿った温度分布を測 50 定する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このように従来の光フ ァイバ分布型温度計測システムでは、光ファイバ上の温 度測定位置は、ラマン散乱光の遅延時間により算出され るので、ラマン散乱の光強度測定時の時間分解能により 測定位置の位置領度が定まる。このため、従来の光ファ イバ分布型温度計測システムの測定位置精度は、励起光 パルスの時間帽、伝鐵に伴う速度分散、非弾性散乱光の 測定の時間分解能等により限定される。したがって、温 度分布の測定位置は測定錯度に応じて能散的になると共 に、測定位置精度と同程度の範囲以下の急激な温度変化 を測定することができない。

【0005】しかしながら、測定位置精度の範囲以下の 急激な温度分布の変化を測定したい場合がある。例え は、多数の電気器具の温度変化を測定する場合には、こ れら電気器具に接触するように光ファイバを敷設して各 電気器具の温度を同時に測定するようにする。健散した 温度測定位置がそれら電気器具の中心になるように光フ **運的に温度測定が可能である。しかし、敷設した光ファ** イバ上の離散した温度測定位置が電気器具の位置とずれ た場合には、電気器具の温度変化を測定することができ ないという問題があった。

【0006】本発明の目的は、光ファイバ上の能散した 温度測定位置を実際に温度測定したい位置に一致させる ことができる温度分布の測定方法を提供することにあ る。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的は、光ファイバ に測定光を入射し、測定光が光ファイバの各位置で散乱 する非弾性散乱光の光強度を時間的に解散して検出し、 非弾性散乱光の光強度に基づいて光ファイバの健散した 温度測定位置の温度を測定することにより、光ファイバ に沿った温度分布を測定する温度分布の測定方法におい て、光ファイバの所定位置を所定温度に保持する温度保 特状態における光ファイバの温度分布を測定し、測定さ れた光ファイバの測定温度分布と、温度保持状態におい て想定される想定温度分布とに基づいて、所定温度に保 ァイバの分子の振動、回転によるラマン散乱は、図1に 40 持した所定位置と離散した温度測定位置との位置ずれ置 を消算し、演算された位置ずれ畳に基づいて、光ファイ パの温度測定位置を箱正することを特徴とする温度分布 の測定方法によって達成される。

> 【0008】本発明の温度分布の測定方法では、光ファ イバの非弾性散乱光の光強度を測定する測定端部の位置 を位置ずれ畳だけ調整することにより、光ファイバの離 散した温度測定位置を補正するようにすることが望まし

[0009]

【作用】本発明によれば、光ファイバの所定位置を所定

(3)

温度に保持する温度保持状態における光ファイバの温度 分布を測定し、測定された光ファイバの測定温度分布 と、温度保持状態において想定される想定温度分布とに 基づいて、所定温度に保持した所定位置と離散した温度 測定位置との位置ずれ畳を消算し、消算された位置ずれ **置に基づいて、光ファイバの温度測定位置を消正するよ** うにしたので、光ファイバ上の離散した温度測定位置を 実際に温度測定したい位置に一致させることができる。 【①①10】また、光ファイバの非弾性散乱光の光強度 を測定する測定端部の位置を位置ずれ量だけ調整するこ 10 とにより、光ファイバの能散した温度測定位置を補正す るようにすれば、光ファイバの離散した温度測定位置を 実際に温度測定したい位置に簡単に一致させることがで きる.

[0011]

【実施例】本発明の一実施例による光ファイバ分布型温 度計測システムの温度分布の計測方法について図2万至 図10を用いて説明する。本実施例の光ファイバ分布型 温度計測システムを図2に示す。ループ状に接続された 結合器12が設けられ、この方向性結合器12に、測定 光である光パルスを出力するレーザパルス光源14と、 光ファイバ10からの非弾性散乱光を受光するフォトダ イオード16が接続されている。レーザパルス光源14 から出力されるパルス光は、方向性結合器12を介して 測定端部から光ファイバ10に入射される。入射された 光パルスに起因して光ファイバ10の各位置で散乱する 非弾性散乱光は、光ファイバ10の測定端部から方向性 結合器12を介してフォトダイオード16に入射され

【0012】フォトダイオード16にはアンプ18が接 続され、フォトダイオード16の受光信号を増幅する。 アンプ18にはA/Dコンバータ20が接続され、アン プ18により増幅された受光信号をA/D変換する。A /Dコンバータ20には平均処理回路22が接続され、 A/D変換されたデジタルの受光信号を平均化処理す る。平均処理回路22にはCPU24とCRT26が接 続されている。CPU24は、平均化処理された非弾性 散乱光の光強度と、非弾性散乱光が光ファイバ10の測 定端部に戻ってくるまでの返延時間とに基づいて、光フ 40 ァイバ10の各温度測定位置における温度分布を測定 し、その測定結果をCRT26に表示するようにしてい

【①①13】本実施例の光ファイバ分布型温度計測シス テムは、温度計測用に2kmの光ファイバ10を敷設す ることができ、測定温度範囲は−50℃~+150℃で あって、温度測定精度は±1℃であり、距離分解能は 5. Omである。温度分布の測定結果の具体例を図3に 示す。図3に示す温度測定分布によれば、光ファイバ1 0の測定端部から約0.23km離れた測定点と約0.

36km離れた測定点に69℃前後の高温な領域があ り、他の領域は25℃前後の常温であることがわかる。 【①①14】本実施例の光ファイバ分布型温度計測シス テムは次の点を特徴としている。すなわち、測定用の光 ファイバ10をループ状に接続しているため、光ファイ バ10が切断しても、その切断点より先の位置での温度 分布測定が可能である。また、光ファイバ1()を敷設す るだけで測定できるので、電磁誘導を受けることなく、 高圧電線や送信所などの電気的障害源のある所にも設置 できる。さらに、温度分布の測定範囲内では電力を必要 としないため、電気接点により火花が発生する等の心配 がいらない。また、光ファイバ10が温度センサと送信 信号線をかねているので、多数の測定点があっても、熱 電対等の点センサを用いた場合のような多数の信号線を 必要としない。

【0015】したがって、本実施例の光ファイバ分布型 温度計測システムは、石油鎬製、製薬、化学、食品等製 造プラントの温度のモニタリングや、事務所、ホテル等 の空調コントロールや、ビル、トンネル等の火災警報シ 温度分布測定用の光ファイバ10の測定端部には方向性 20 ステムや、発電機、変圧器、電線の高温点(ホットスボ ット)の検知や、パイプライン、道路表面の温度分布の 連続計測や、火山の地熱温度測定や、コンクリート建造 物内部の温度測定等の多方面にわたって用いることがで **きる.**

> 【① 0 1 6 】本実施例の光ファイバ分布型温度計測シス テム (Distributed Temperature Sensor, 以下「DT S」という)では、図4に示すように、測定対象物A~ Eを結ぶように光ファイバ10を敷設し、図5に示すよ うに、敷設された光ファイバ10に沿った距離に対する 30 温度分布の測定が可能である。しかし、測定対象物A~ Eの温度を知るためには、測定対象物A~Eが置かれて いる位置が、敷設されている光ファイバ10のどの位置 に対応するのかを予め求めておく必要がある。

【0017】とのためには、基本的に次の2つの方法が 考えられる。第1の方法は、スケール被覆付の光ファイ バを用い、光ファイバに沿った距離を、光ファイバ自身 のスケールによって認識することにより測定対象物の位 置との対応をとる方法である。第2の方法は、測定対象 物の位置に敷設されている光ファイバの一部分に、温度 変化、ストレス等の散乱光を変化させるような外因を与 えて、その変化が観測された測定位置を、測定対象物の 位置に対応させる方法である。

【0018】これらの方法のうち、第1の方法は、敷設 する光ファイバの距離が長くなると現実的ではない。す なわち、距離の長い光ファイバを敷設するためには、彼 数本の短い光ファイバを別々に敷設しておき、その後、 これらの光ファイバを接続して1本の長い光ファイバと する。この場合には、各光ファイバの長さの誤差がその まま全体の距離の誤差として現れるため、光ファイバの 50 被覆に記載されたスケールが測定鑑部からの距離を正し

特闘平5-231956

(4)

く表していないことになる。

【りり19】また、光ファイバの屈折率に誤差がある と、その屈折率の誤差が距離の誤差として影響し、光フ ァイバ全体の長さが長くなると精算されて、影響が大き くなるため、光ファイバの被覆に記載されたスケールを 測定端部からの配離として用いることができなくなる。 したがって、本実施例の温度分布の測定方法では第2の 方法を基本として、測定対象物の位置と光ファイバの位 置との対応を予め求めておき、光ファイバ上の健散した ようにする。

【①020】本実施例による温度分布の測定方法を、図 6のフローチャートを用いて説明する。まず、温度測定 用の光ファイバ10の正確な距離を知りたい位置に、距 離分解能であるら血よりも狭い2mに亘ってリボンヒー タを巻き付けて、矩形状の均一な温度分布を形成する (ステップS100)。例えば、室温よりも約50℃高 くなるように加熱する。続いて、光ファイバ分布型温度 計測システムにより、矩形状の均熱温度加熱部分付近の 温度分布を測定する(ステップS101)。測定された 20 能と関係付けられている。 温度分布を図りに示す。

【0021】次に、測定された温度分布から均熱部分の 中心位置を仮に定め (ステップS102)、仮に定めた 均熱部分の位置に基づいて予測温度分布を計算する(ス テップS103)。続いて、図7に示す測定温度分布と 予測温度分布との差が最小であるか否が判定し(ステッ プS104)、その差が最小でなければ、図7に示す測 定温度分布と予測温度分布との差の距離を求める。例え は、図7の場合は、測定温度分布が非対称バターンとな っており、距離り、275kmの位置の温度と、距離。 0.280kmの位置の温度が共に大きくなっている。 これらの位置の温度差から、温度測定位置が距離分解能 である5mの約1/2の距離(本真能例では2.5m) だけ位置ずれしていることが予測される。

【0022】次に、予測された位置ずれ置だけ光ファイ バ10の均熱部分の位置を変更する(ステップS10 5) 。続いて、変更した均熱部分の位置に基づいて予測 温度分布を計算し(ステップS103)、測定温度分布 と予測温度分布との差が最小であるか否か判定する(ス テップS1()4)。 測定温度分布と予測温度分布との差 40 が最小になるまでステップS103~S105を繰り返 し、測定温度分布と予測温度分布がほぼ一致すると、そ のときの均熱部分の位置を実際の位置とする(ステップ \$106).

【0023】とのようにして求められた均熱部分の位置 に基づいて光ファイバ10の温度測定位置を箱正する。 本実施例では、光ファイバ10の測定端部を約2.5 m だけ切断して、測定端部からの均熱部分の位置を変更す る。このようにして光ファイバ10の温度測定位置を箱 矩形状の均熱温度加熱部分付近の温度分布を測定した。 測定結果を図8に示す。測定温度分布が完全な対称バタ ーンになっており、温度測定位置と均熱温度加熱部分の 位置ずれがほとんどないことがわかる。

【① 024】測定温度分布から温度測定位置の位置ずれ 置を求める演算方法の基本原理を図9と図10を用いて 説明する。光ファイバ分布型温度計測システムにおける 各測定点の測定温度は、その測定点を中心とした距離分 解能分のファイバ長の平均化された温度になる。また、 温度測定位置を実際に温度測定したい位置に一致させる 10 各測定点は、前述したように、光ファイバに沿って連続 的に存在するわけではなく、A/Dコンバータ20のサ ンプリング周期によって定まる測定点間隔で並んでい る。本実施例の基本原理はこの点を前提としている。 【0025】本実施例の基本原理では、光ファイバに沿 った温度の重み関数を図りに示す正規分布の形をしてい るものとしている。図9において、座標Xは光ファイバ に沿った長さ方向の位置を示し、図9のグラフは測定点 がX=()にある場合の重みを表わしている。図9の標準 偏差では光ファイバ分布型温度計測システムの距離分解

> 【0026】光ファイバに沿った矩形状の均熱温度分布 の中心に測定点がある場合の予測温度分布を図10に示 す。均熱温度分布を実績で示し、測定温度分布を破線で 示す。均熱温度分布に比べて測定温度分布はブロードに なる。測定点が均熱温度分布の中心からずれた場合も同 機にして予測温度分布を消算することができ、測定温度 分布と比較することにより、均熱温度分布の中心からの 測定点の位置ずれ畳を求める。

【10027】このように本実施例の温度分布の測定方法 によれば、光ファイバの所定位置を矩形形状の均熱温度 分布になるように加熱した状態で光ファイバの温度分布 を測定し、測定された光ファイバの測定温度分布と、加 熱状態において想定される想定温度分布とに基づいて、 加熱した所定位置と離散した温度測定位置との位置ずれ 置を演算し、演算された位置ずれ置に基づいて、光ファ イバの温度測定位置を補正するようにしたので、光ファ イバ上の離散した温度測定位置を実際に温度測定したい 位置に一致させることができる。

【0028】しかも、光ファイバの測定端部を切断する ことにより温度測定位置を補正するようにしたので、極 めて簡単に温度測定位置の補正が可能である。本発明は 上記実施例に限らず種々の変形が可能である。上記実施 例では、光ファイバの非弾性散乱光の光強度を測定する 測定端部の位置を位置ずれ量だけ調整することにより、 光ファイバの健散した温度測定位置を補正するようにし たが、A/Dコンバータのサンプリングタイミングを調 整して温度測定位置を補正するようにしてもよい。

[0029]

【発明の効果】本発明によれば、光ファイバの所定位置 正した後に、光ファイバ分布型温度計測システムにより 50 を所定温度に保持する温度保持状態における光ファイバ (5)

特闘平5-231956

の温度分布を測定し、測定された光ファイバの測定温度 分布と、温度保持状態において想定される想定温度分布 とに基づいて、所定温度に保持した所定位置と解散した 温度測定位置との位置ずれ量を演算し、演算された位置 ずれ量に基づいて、光ファイバの温度測定位置を補正す るようにしたので、光ファイバ上の解散した温度測定位 置を実際に温度測定したい任意の位置に一致させること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光ファイバ分布型温度計測システムの測定原理 10 を示すグラフである。

【図2】 本発明の一実施例による光ファイバ分布型温度 計測システムを示すプロック図である。

【図3】本発明の一実施例による光ファイバ分布型温度 計測システムの温度分布の測定結果の具体例を示すグラ フである。

【図4】 本発明の一実施例による光ファイバ分布型温度 計測システムの光ファイバの教設状態を示す図である。

【図5】図4に示す数設状態における光ファイバ分布型 温度計測システムの温度分布の測定結果を示すグラフで 20 ある。 *

*【図6】 本発明の一実施例による温度分布の測定方法を 示すフローチャートである。

【図7】矩形状の均熱温度加熱部分付近の温度分布の測定結果を示すグラフである。

【図8】光ファイバの温度測定位置を補正した後の均熱 温度加熱部分付近の温度分布の測定結果を示すグラフで ある。

【図9】光ファイバに沿った温度の重み関数を示すグラフである。

10 【図10】矩形状の均熱温度分布の中心に測定点がある 場合の予測温度分布を示すグラフである。

【符号の説明】

10…光ファイバ

12…方向性結合器

14…レーザバルス光源

16…フォトダイオード

18…アンプ

20…A/Dコンバータ

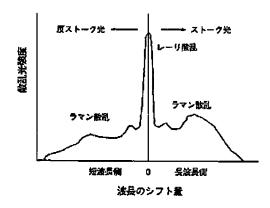
22…平均処理回路

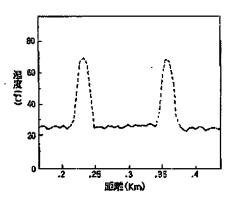
24...CPU

26---CRT

[図1]

[図3]



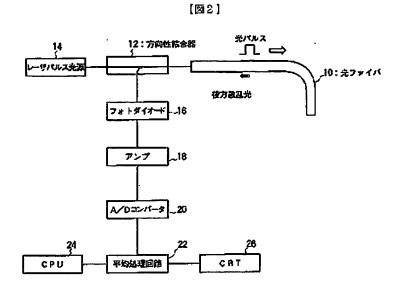


特闘平5-231956

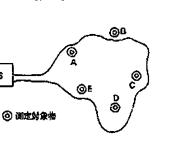
_ . .

(6)

溫度



[図4]



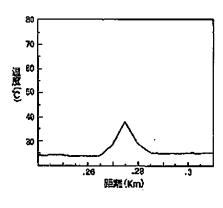
[図8]

[図5]

光ファイバに沿った距離

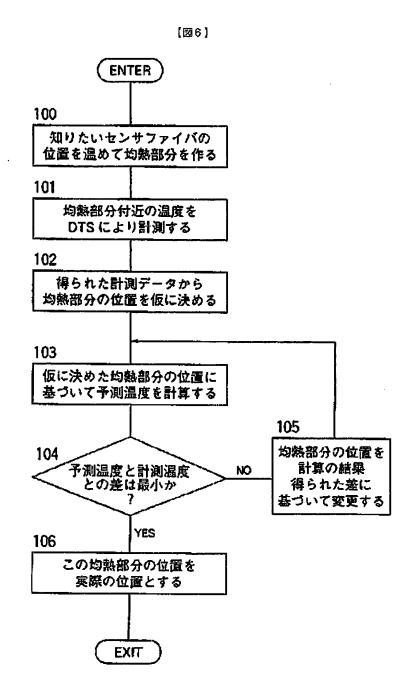
【図10】

Ð



(7)

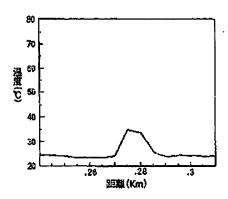
特関平5-231956

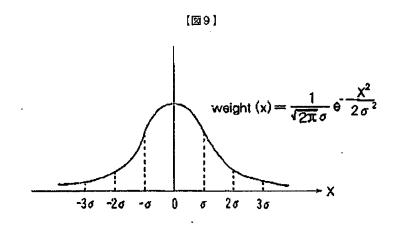


(8)

特関平5-231956

[図7]





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

-
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.